EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 58009119 PUBLICATION DATE : 19-01-83

APPLICATION DATE : 09-07-81 APPLICATION NUMBER : 56107340

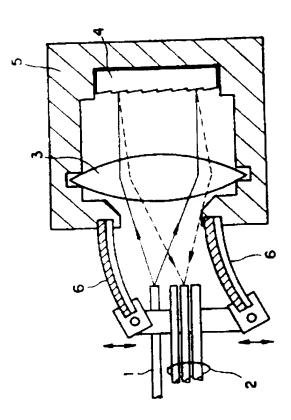
APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR: TAKAHASHI KEIICHI;

INT.CL. : G02B 27/10 G02B 5/10 // G02B 7/00

TITLE : WAVELENGTH SPLIT MULTIPLE

CIRCUIT



ABSTRACT :

PURPOSE: To correct the spectral characteristics even in case when wavelength of a light source has been varied by a temperature, by constituting so that one of a diffraction grating, an optical fiber or an optical detector train has a function for converting a variation of a temperature to a variation of a position or an angle.

CONSTITUTION: An incident side fiber 1 is fixed to a body 5 in a state that it has been optically arranged in advance, together with an optical system consisting of a lens 3, and a diffraction grating 4. As for an output side fiber 2, its two sides are constituted of a bimetal 6 in a state that it has been arranged with the optical system, and it is fixed onto the remaining one side of a parallelogram whose other one side is the body 5. In this state, when a temperature variation occurs, two sides of the parallelogram constituted of the bimetal 6 are bent, a position of the output side fiber 2 is moved in parallel, and the spectral characteristics of a branching filter are compensated. Instead of the bimetal, it is also possible to give a turning moment to the diffraction grating by a temperature variation.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報 (A)

昭58-9119

⑤Int. Cl.³ G 02 B 27/10 5/10

7/00

#G 02 B

識別記号

庁内整理番号 7529-2H ❸公開 昭和58年(1983)1月19日

6418-2H

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69波長分割多重回路

願

顧 昭56-107340

②特 ②出

頭 昭56(1981)7月9日

@発 明 者 髙橋啓一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

砂出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 染川利吉

ig 🚜 👭

1. 宛明の名称

被長分割多重回路

2. 特許請求の範囲

- (1) 回折格子と光学結合系及び該回折格子と光学的に結合する光ファイパ若しくは光ファイパを含む光検出器列並びに数光ファイパ或いは光検出器列を保持する保持器とからなり、保持器に温度変化を変位に変換するパイメタル或いは片架を個えたことを特徴とする成長分割多重回路。
- (2) 回折格子と光学結合系及び該回折格子と光 学的に結合する光ファイバ若しくは光ファイバ を含む光検出器列並びに該光ファイバ或いは光 検出器列を保持する保持器とからなり、温度変 化に対し回折格子に回転を与えるセンマイ若し くは片持架を備えた事を特象とする被長分割多 重回路。

3. 発明の評細な説明

 関するものである。

光ファイス通信に於て、一本の伝送路を使つて一度に複数の各々異つた波長の光信号を伝送する所謂る波長分割多重方式は、伝送路の有効利用(回線当りのコスト低減)が可能になるはかりでなく、システム構成上の自由度が増し、光ファイス通信方式の適用範囲が拡がると同時に通信の質の向上が期待出来る等、極めて魅力的な方式である。

この方式を実現化する為の被長分割多重回路 として、ブリズムを利用したもの、干渉膜フイ ルタを組合わせたもの、そして回折格子を用い たものと概ね三つの方式のものが開発されてい る。中でも回折格子を用いた被長分割多重回路 は、多重数を容易に増せる事、又、原理的にど の被長城でも使用可能であるという利点が有り、 今後被長分割多重回路の中心的な役割を果すと 見られている。

一方、被長分割多重方式の問題点としては、 光振として一般的に用いられる半導体レーザ又

– 2 –

特別昭58-9119 (2)

は発光ダイオードの被長が温度によつて変化するという事がある。例えば $0.7 \sim 0.9$ Am 帯で使用される $A\ell$ GaAs(アルミニウム・ガリウム・ヒ業)レーザでは約 $3A/\mathbb{C}$ 、又 $1.0 \sim 1.7$ Am 帯で使用される InGaAeP(インジウム・ガリウム・ヒ票・リン)レーザでは約 $5A/\mathbb{C}$ の温度係数を持つ。これらは例えば $0\mathbb{C} \sim 5.0\mathbb{C}$ までの温度変化で約 150 A($A\ell$ GaAs レーザの場合)及び約 250 A(InGaAsP レーザの場合)もの被長変化が生ずる。

回折格子を用いた波長分割多重回路は波長の 遠いを回折角の変化(光学系の焦点面面との位 での変化(光学系の焦点面の変化で が生じた様にとればなななが生じてない。 でした場合には、光学の焦点ではないた。 カーした場合には、光学の制度を表れた。 カーには、光学の制度を表れた。 カーには、光学のは、光学の の増加として、また分は、単一の に加えてチャンネル間(この増加し、信号の に加えて、カーの に加えて、

-3-

パ或いは光検出器列をそのレンズ系(凹面回折 格子の場合には、凹面鏡)の焦点位置に配列し た場合波長変化は位置の変化となつて現われる。 第1 凶はこの源理を応用した 従来の波長分割多 11回路の斜視図であり、第2図はその平面図で ある。図中1は入力観光ファイパ、2は出力側 光プァイパであつて、光ファイパ1から発せら れた光波はレンズ3を通つて回折格子4に当た り、回折角の変化として分離され出力偶光ファ ィバ2から出射される。ここで前述した如く、 光源に温度変化が生じて波長がシフトした場合 には光ファイバ部分で各波長どとの光軸がずれ てしまう。したがつて、本発明では、光原の彼 炎が温度変化によりシフトした場合。その為に 生じる回折格子部分での角蹠変化、或いはレン ズ系の無点位置で生じる光軸に垂直な断面内で の位置の変化を、温度変化を位置或いは角度の 変化に変換する機能を有する部材(パイメタル 効果、或いは金属それ自体の熱鬱張を利用した もの)を用いて補正する機能をもつた波長分割 質が低下するという欠点が有つた。

本発明の目的は、上述した従来の欠点を除去し、温度変化による光源の波長変化を補償し、 所定のシステム動作を実現することのできる波 長分割多重回路を提供することにある。

この目的のために、

本発明は、異る被長の光信号を合成或いは分
彼する回折格子型液長分割多重回路において、
回折格子或いはこの回折格子と光学的に結結いて、
ている光ファイバ若しくは光検出器列の何れか
一方或いは両方に、温度の変化を位置又は角角の変化に変換する機能を備え、光質の波長が退度
ではよって変化した場合。その波長変化に退従するべく分光特性を補正出来る機にしたものである。

回折格子は波長の違いを角度の変化に変換して波長ごとに分離する機能を有することは周知の通りである。一方、回折格子とレンズ系(これは回折格子を凹面鏡上に設ける事により機能を一体化する事が出来る)を組合せ、光ファイ

- 4 -

多重回路を構成するものである。

以下、本発明を、図面を参照しながら、実施例について説明する。

第4 図は、本発明による分波器の他の実施例 を示す平面図である。この場合、入力側ファイ

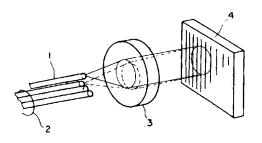
-6-

以上述べた二つの実施例に於て、出力側ファイパの代りに光検出器列を配置しても同様の効果が期待出来る。第5 図は、本発明による分波器の分光特性の温度特性を示したもので温度変化により突線から破線へ分光特性が変化する様子が示されている。

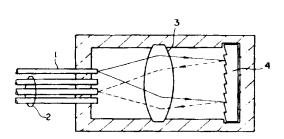
4. 図面の前単な説明

-7-

第一区



第 2 図



特別昭58-9119(3)

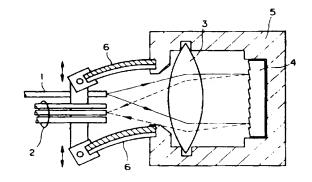
第1包は従来技術による被長分割多重回路の 斜視図、第2図はその平面図、第3図はパイタ タルを利用して出力側ファイバの位置を発明の 化に対応して変位させるようにした本発明の一 実施例を示す側面断面図、第4図は温度の変化 を回折格子の回転に変換するようにした本発明 の他の実施例による平面図、第5図は本発明に よる分板器の分光等性を示した図である。

1 一入力傷ファイバ、2 … 出力個ファイバ3 ーレンズ、4 … 回折格子、5 … 本体、6 … パイメタル、7 ーゼンマイ。

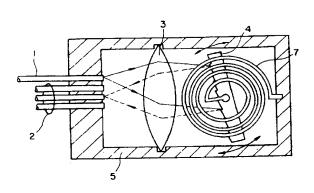
代理人 弁理士 柴川 利吉

- 8 -

第3図



第 4 図



第 5 図

